

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**Технологический институт –**

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**(ТИ НИЯУ МИФИ)**



**Утверждаю**

И.о. зам. директора по УР и РР

Л.В. Заляжных

10.07.2019

**График учебного процесса**

*специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»*  
на осенний семестр 2019/2020 учебного года  
(очная форма)

|  | <b>АТП-191Д</b>          | <b>АТП-192Д<br/>АТП-281Д</b> |
|--|--------------------------|------------------------------|
| <b>Учебные недели</b>                      | 02 сентября – 22 декабря | 02 сентября – 22 декабря     |
| <b>Зачетная неделя</b>                     | 23 декабря – 28 декабря  | 23 декабря – 28 декабря      |
| <b>Практика</b>                            | -                        | -                            |
| <b>Сессия</b>                              | -                        | -                            |
| <b>Каникулы</b>                            | 29 декабря – 11 января   | 29 декабря – 11 января       |
| <b>Государственная итоговая аттестация</b> | -                        | -                            |